



Artefactory
IMAGES

作品番号：30403025

作品タイトル：サンピエトロ広場からオベリスクとサンピエトロ寺院

作家：北川 雅弘

キャプション：

コレクション：OPO

ソース：

撮影地：イタリア ローマ バチカン市国

撮影年月日：2014/10/31

学術名：

クレジット表記：(c)OPO / Artefactory

モデルリリース：なし

プロパティリリース：なし

ピクセル数：5760px × 3840px

印刷サイズ：41.8cm × 27.9cm

データサイズ：11.9MByte

ファイル形式：JPEG